# Yb 添加セラミック新材料を用いた 高出力超短パルスレーザーの研究

白川(晃)研究室 1433028 北島 将太朗

### 1. 序論

モード同期により実現される超短パルスレーザ ーは、極めて短いパルス幅と高いピーク強度を持ち、 難加工材料の加工や非線形分光、更には基礎物理学 分野など現在幅広く利用され、更なる研究がなされ ている。特に固体利得媒質を用いたモード同期レー ザーは、その優れた特性より現段階で最も高い出力 と短いパルス幅を簡単に両立できる光源として積極 的に研究が進められている。本研究室では優れた特 性を持つ様々なセラミック新材料を企業との共同研 究にて開発し、それの特性評価・レーザー発振実験 を行うことで既存のレーザーを上回る超短パルスレ ーザーの開発を目指している。セラミックレーザー 媒質は現在広く用いられている単結晶媒質と比べた 際、機械的強度の向上、高濃度添加時の均一性、大 口径試料の作成が可能など、特に高出力レーザーの ために有利な特性を兼ね揃えており、またガラスレ ーザーと比べて熱伝導率が圧倒的に優れている。以 上のような特性よりセラミックレーザーは高強度レ ーザーの媒質として既存のガラス、単結晶媒質に代 わる新しい固体利得媒質になると期待されている。

本研究では特に超短パルスレーザー用の利得媒 質として優れた特性を持つ2種類のセラミック材料 である、 $Yb^{3+}:Lu_3Al_5O_{12}$ (Yb:LuAG)セラミックと  $Yb^{3+}:CaF_2-LaF_3セラミックの、熱的、光学的特性評価$ と CW(連続波)レーザー発振実験とモード同期超短パルスレーザー発振実験を行った。

### 2. 原理

#### 2.1. モード同期レーザー

レーザー共振器の縦モードの共振周波数は共振 器長に応じた間隔 (c/2L) で等間隔に並ぶ。しかし実 際にはこれらの縦モード間の間隔は共振器中の分散 や非線形効果などにより完全に等間隔ではなく、ま たそれらの相対的な位相関係もランダムになる場合 が多い。この結果、それらの合成として得られる出 力はパルスを形成せず雑音のようになってしまう。 そこで共振器中に縦モード間隔 c/2L に等しい周波数 の損失や利得の変調を加えると、各縦モードに対し て±c/2L のサイドバンドが発生し、それらの間でエ ネルギーの引き込みが生じることで縦モード間の位 相関係と周波数間隔が一致する。これをモード同期 といい、このとき時間領域での電界の包絡線は非常 に急峻なパルスを形成することとなる。モード同期 により得られるパルスは ps(10<sup>-12</sup> 秒)から fs(10<sup>-15</sup> 秒) ほどと非常に短いパルス幅を持つ。

モード同期を実現するための変調を与える素子 として、代表的なものに半導体可飽和吸収鏡 (Semiconductor Saturable Absorber Mirror、SESAM)が ある。SESAM は飽和フルエンスを超える強い光に対 しては高い反射率を、弱い光に対しては低い反射率 を示す特性を持ち、それにより共振器中に損失変調 を与える。SESAM の欠点として、設計によって変調 深さを大きくすると、それに伴い非飽和吸収損失も 大きくなってしまうという点がある。よって SESAM を用いたモード同期レーザーは現実的にはあまり深 い変調を与えることが出来ず、結果としてパルス幅 と出力の双方に制約が与えられる。それに対し別の 原理を用いたモード同期法であるカーレンズモード 同期(以下 KLM)はより深い変調を共振器に与え ることができる。

KLM とは非線形媒質中においてカーレンズ効果 により起こる光の自己収束効果を利用してモード同 期を実現する手法である。十分に強度の高い光があ る媒質に入射した場合、その屈折率は

### $n = n_0 + n_2 I$

と表される。n,は非線形屈折率であり、屈折率n は光の強度 I に比例して変化することがわかる。こ れを光カー効果という。高強度のガウシアンビーム が媒質に入射するとこの光カー効果によって媒質の 屈折率はレンズ状の分布になり、それにより光は自 己収束し、共振器中のビーム系に強度に応じた変化 が現れるようになる。KLM には共振器中にピンホー ルやスリットを挿入するハードアパーチャー KLM と、利得媒質中の励起光のビーム径とレーザーのビ ーム径を一致させることによりそれが仮想的なピン ホールとして作用するソフトアパーチャー KLM と 呼ばれる2種類の方法がある。図1にそれぞれの概 念図を示す。SESAM-ML と比べた時の KLM のメリ ットとして①変調が深く、レスポンスが速い、②非 飽和吸収損失がない、③ダメージへの耐性が非常に 高い、という点が挙げられ、これにより SESAM で は実現できない高出力、短パルス化が実現可能であ る。



図 1. KLM の概念図

2.2. 超短パルスレーザー用媒質に要求される

特性

モード同期を用いた超短パルスレーザー発振 器・増幅器に求められる特性として最も重要なのが、 蛍光スペクトルの半値全幅である。モード同期レー ザーによって得られる最短のパルス幅は蛍光スペク トルの帯域と共振器の線形損失、非線形損失(変調 深さ)によって決まるため、より短いパルスを得る ためにはより広帯域な蛍光幅が必要となる。しかし 実際のレーザーにおいては蛍光スペクトルの幅がそ のままパルス幅に対応することは少なく、KLM のよ うな大きな変調深さを生み出す手法を用いることで 蛍光スペクトルにより定められる限界を超えた短パ ルス化が可能である。また、高効率化の観点からは 蛍光スペクトルの絶対値であるレーザー発振波長で の誘導放出断面積の値も合わせて重要である。また、 高出力化、高効率化の為に重要となってくるのが媒 質の熱伝導率である。前述のとおりレーザーは発振 時に常に熱を生じるため、その効率的な排熱のため にはレーザー媒質が高い熱伝導率を持っていること が重要になってくる。

### 3. Yb:LuAG セラミックレーザー

### 3.1. Yb:LuAG セラミックの特性

LuAG (Lutetium Aluminum Garnet) は、 レーザー 媒質として一般的である YAG (Yttrium Aluminum Garnet) の Y (イットリウム) を Lu (ルテチウム) で 置き換えた結晶であり、YAG と同様のガーネット構 造を持つ。YAG 等の一般的なレーザー媒質では、通 常イオンの添加濃度の増加に伴い急激に熱伝導率が 低下するという問題がある。これは置換される母材 のイオンと添加される希土類イオンの原子量が異な るため、希土類イオンが欠陥として作用し、フォノ ンの平均自由行程が下がってしまうためにおきる。 熱伝導率の低下の度合いは、原子量が違うほど顕著 である。図 2 に Yb:YAG と Yb:LuAG の単結晶、 Yb:LuAG のセラミックの熱伝導率の添加濃度依存性 を示す。単結晶のデータは参考文献[1]より、セラミ ックの値は今回本研究にて測定した値である。



## 図 2. Yb:YAG、Yb:LuAG、Yb:LuAG セラミック の熱伝導率の添加濃度依存性[1]

Yb:YAG の場合では Yb<sup>3+</sup>(173 g/mol) は Y<sup>3+</sup> (89 g/mol) と置換される。原子量の違いは大きく、熱伝 導率は添加濃度の増加とともに急激に減少する。そ れに対し、Yb:LuAG では Lu<sup>3+</sup> (175 g/mol) と置換さ れる。原子量は非常に近いため、高濃度添加時 (> 2-3%) においても熱伝導率の低下はわずかである。 またこの特性は Yb:LuAG セラミックにおいても同 様の結果が得られている。これより Yb:LuAG は高濃 度添加と高い熱伝導率の両立ができる、高効率・高 出力なレーザーに向いた材料であるといえる。

図 3 に Yb:LuAG セラミックの吸収・蛍光断面積 を示す。



図 3. Yb:LuAG の吸収・蛍光断面積[2]

蛍光スペクトルの主要なピークは 1030 nm ( $\sigma_{emi} = 2.5 \times 10^{-20} (\text{cm}^2)$ ) にあり、1046 nm にも小 さなピークが存在する。1030 nm ピークの半値全幅は 6.1 nm で YAG(10 nm)と比べて小さい。1046 nm 付近 での発振は誘導放出断面積が小さい分効率という点 においては 1030 nm 付近の発振に劣るが、その一方 で LuAG のスペクトル幅の狭さに制限の受けない短 パルス化を実現できる可能性がある。Yb:LuAG セラ ミックの蛍光寿命はそれぞれ 5at.%で 1.01 ms、10at.% で 1.02 ms であった。 これまで Yb:LuAG セラミック、単結晶を用いた SESAM (半導体可飽和吸収鏡)モード同期が報告され てきた[2-4]。さらなる短パルス化と高出力化のため には SESAM と比べてより深い利得幅が得られる Kerr レンズモード同期が必須である。本研究では Yb:LuAG セラミックを媒質として用いた KLM を初 めて実現した。

### 3.2. Yb:LuAG セラミック KLM 発振実験

Yb:LuAG セラミックを媒質とした Kerr レンズモード同期実験を行った。図4に実験系を示す。



図 4. Yb:LuAG セラミック KLM 発振実験系

本研究では Z 型共振器を採用し、利得媒質として 厚さ 2.82 mm の 10 at.% Yb:LuAG セラミックをブリ ュースター角で配置した。分散補償にはプリズム対 を使用した。励起光源には中心波長 940 nm のブロー ドストライプレーザーダイオード(LD)を用いた。LD から放出された励起光は3つのレンズによりコリメ ートされ、f=70mmのレンズにより媒質中に集光され る。スポットでのビーム径は縦 20μm×横 80μm 程で あった。モード同期の最適な条件を見定めるために プリズム間距離の調整により GDD を共振器一往復 で約-6000 fs<sup>2</sup>から-11000 fs<sup>2</sup>まで変化させながら分散 補償を行った。同様に出力結合鏡 (OC)には透過率 3%から 10%までの四種類を用いた。エンドミラー M3 の近傍には発振波長の制御のためにナイフエッ ジを挿入した。KLM は励起光のソフトアパーチャー 効果により実現した。



図 5. OC5%、GDD 約-7000 fs<sup>2</sup>時のパルストレイン

全ての GDD、OC の組み合わせの中で最も短いパルス幅が得られたのが OC5%、GDD 共振器一往復で

約-7000 fs<sup>2</sup>、励起パワー9.5 W の場合であった。この とき平均出力は 1.72 W、光-光変換効率は 18.1%で あった。図 5 にオシロスコープにて観測したその条 件でのパルストレインを示す。(a) が 10 ns/div、(b) が 4 µs/div である。見ての通り変調のない、パルスの 振幅の揃った安定な CW モード同期が実現できてい る。オシロスコープで計測した繰り返し周波数は 84 MHz であった。

図 6 に発振スペクトルと第二高調波(SHG)自己相 関波形を示す。sech<sup>2</sup> でフィッティングしたときのパ ルス幅は 103 fs であった。スペクトルの半値全幅は 12.1 nm、中心波長は約 1049 nm であった。時間帯域 幅積は 0.342 であった。



図 6. OC5%、GDD 約-7000 fs<sup>2</sup>時の自己相関波形、

### 発振スペクトル

発振波長が長波長側にシフトしていることと、 KLMによる深い変調幅の作用で、蛍光スペクトルの 半値全幅に制限されない発振スペクトルの広がりと 短パルス化を実現している。発振スペクトルの両肩 に見られる小さなピークはモード同期レーザーに特 有のKellyサイドバンドだと考えられる。Kellyサイ ドバンドとは準ソリトン波特有の現象であり、パル スが通過する際に共振器中の分散と利得が周期的に 変動することにより生じる現象である。

図7にRFスペクトルを示す。



図7. OC5%、GDD約-7000 fs<sup>2</sup>時のRFスペクトル (a)

RBW 1 kHz, (b) RBW 30 kHz

RF スペクトルはフォトダイオードにて光から電 気に変換されたパルス信号を RF スペクトルアナラ イザにて計測した。これにより Q スイッチモード同 期やマルチパルスが生じてないことを確認できる。 (a)は RBW(Resolution bandwidth) 1 kHz で計測した基 本波ビート成分であり、70dBc 以上の消光比が得ら れた。基本波ビート成分とその倍数の成分以外が確 認できないことより、安定したシングルパルスモー ド同期が実現されていることがわかる。以上より計 算されるパルスエネルギーは 20.3 nJ、尖頭出力は 198 kW である。

また OC の透過率 7.5%、GDD -11000 fs<sup>2</sup>、励起パ ワー9.5 Wのとき中心波長 1034 nm にて平均出力 2.20 W、光-光変換効率 23.2%の KLM を実現した。この 時パルス幅は 198 fs、スペクトルの半値全幅は 7.1 nm であった。KLM の深い変調幅により 1030 nm 付近で も SESAM モード同期と比べて広いスペクトルが得 られていることが分かる。図 8 は上記 2 つの条件で の発振スペクトルの違いを示している。OC の透過率 7.5%の場合(オレンジ実線)の方が 5%の場合(紫実 線)に比べて蛍光スペクトル(赤破線)にピークの 位置が近いことが分かる。これにより透過率 7.5%の OC のほうが実効利得が高くなったことが、高い変換 効率を得られた理由であると考えられる。



図 8. 二つの条件における発振スペクトル

# 4. Yb<sup>3+</sup>:CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub>セラミックレーザー

### 4.1. Yb<sup>3+</sup>:CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub>セラミックの特性

Yb:CaF2 の最も大きな特徴としてその広く滑らか な蛍光スペクトルが挙げられる。Yb:CaF2の蛍光スペ クトルには半値全幅で約 70nm の幅があり、波長可変 発振実験では 1000 nm~1080 nm 以上の広帯域な波長 可変が報告されている[5]。上述のとおり蛍光スペク トルの幅はモード同期レーザーにおいて短いパルス 幅を得るために非常に重要となってくるため、 Yb:CaF2は Yb:CALGO と並び、現在最も短いパルス 幅と高い出力の両立を出来る媒質と考えられている。 このように Yb:CaF2 は有望な特性を有しているため、 それをセラミック化することにより機械特性を向上 させ、さらなる幅広い応用に活かそうという研究が なされている。表 1 にこれまでの Yb:CaF2 セラミッ クレーザーの報告をまとめる。

表 1. Yb:CaF2 セラミックレーザーの報告

	[6](2013)	[7](2013)	[8](2015)
最大出力	1.09 W	1.2 W	1.6 W
スロープ効率	35.3%	35%	42.7%
添加濃度	3 at.%	5 at.%	4.5 at.%
試料作製法	HIP	Hot-forming	New method

表左[6]の報告は我々が行ったものである。我々の 研究室では株式会社ニコンとの共同研究において Yb<sup>3+</sup>:CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub>セラミックの開発を行ってきた。全て のグループはそれぞれ別の試料作製法にて透光性フ ッ化カルシウムセラミックを得ている。我々の試料 作製法は熱間等法圧加圧法(Hot isostatic press, HIP法) と呼ばれる方法に基づいている。本研究では Yb イオ ンの他に少量の La イオンを共添加することにより 二価の Yb イオン(Yb<sup>2+</sup>)の生成を防いでいる。二価の Yb イオンは 400 nm~200 nm 付近に吸収を持つため、 十分に生成を抑制されていないセラミックは肉眼で 見て黄色に近い半透明な外見を有する。また Yb<sup>2+</sup>は 当然の事ながらレーザー発振には寄与せず、実効的 なイオンの添加濃度が下がることより、レーザー発 振効率を低下させることが知られているため、これ を防ぐことはレーザー媒質にとって重要である。し かし La イオンの共添加により Yb<sup>2+</sup>の生成が防がれ る機構については未だ解明されていない。

図 9 に光スペクトルアナライザにて測定した Yb<sup>3+</sup>:CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub>セラミックの蛍光スペクトルを示す。



図 9. Yb<sup>3+</sup>:CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub>セラミックの蛍光スペクトル

測定は粉末化した試料をスライドガラスにはさみ、中心波長 910 nm のレーザーにて励起し、その蛍 光を分光することで行った。誘導放出断面積の算出 にはそれぞれの蛍光寿命を測定し、それを用いた。 ピーク付近の形状より、1%La1%YbからYbイオンの添加濃度の上昇によりスペクトルがブロードに変化していくことが分かる。特に1%から2%への変化は劇的であり、添加濃度に依存した何らかのYbイオンの状態の変化が考えられる。Laイオンの添加濃度の変化によるスペクトル形状の変化は1%La1%Ybと2%La1%Ybの間では例外的にやや大きいものの、それ以外の場合では非常に弱いことが分かる。

図10に測定したYb3+:CaF2-LaF3セラミックの吸 収スペクトルを示す。吸収断面積は白色光源を試料 に特化させ、その透過スペクトルより算出した。



図 10. Yb<sup>3+</sup>:CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub>セラミックの吸収スペクトル

蛍光スペクトルと同様にその Yb イオンの添加濃 度の上昇とともにスペクトル形状が広帯域に変化す ることが分かる。また低添加濃度では強く現れてい る920 nm付近のピークが添加濃度の上昇とともに弱 くなる傾向も分かる。

表2に光スペアナにて測定したYb<sup>3+</sup>:CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub>セ ラミックの蛍光寿命を示す。両方のイオンの添加濃 度の上昇とともに2.2 ms から2.0 ms まで蛍光寿命が ゆるやかに低下することが分かった。これはレーザ 一媒質において一般的な蛍光寿命の振る舞いである。 単結晶の蛍光寿命2.4 ms と比べるとやや小さいこと が分かる。

表 2. Yb <sup>3+</sup> :CaF <sub>2</sub> -LaF <sub>3</sub> セラミックの蛍光寿	命
---	---

		Yb (at.%)			
		1	2	3	
La (at.%)	1	2.2 ms	2.2 ms	2.1 ms	
	2	2.1 ms	2.1 ms	2.0 ms	
	3	-	-	2.0 ms	

6%La6%Yb: 1.7 ms

- 4.2. Yb<sup>3+</sup>:CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub> セラミックレーザーCW 発振実験
  - 図 11 に Yb<sup>3+</sup>:CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub> セラミックレーザーCW 発

振実験の実験系を示す。



図 11. Yb<sup>3+</sup>:CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub>セラミックレーザーCW 発振実 験系

共振器は2枚のミラーに利得媒質を挟んだ構成で あり、励起光源にはIPG Photonics 社製、最大出力 30W の975 nm VBG ロックファイバー結合型 LD を用いた。 ファイバーのコア径は105 μm であり、それを50 mm のレンズ2枚を用いて結晶中に集光している。集光 系は概ね100 μm×100 μm であった。レーザー出力を 測定すると同時に残留励起光 *P*<sub>res</sub> を測定することに より発振中の媒質での吸収パワーを推定した。

図 12 に 5%OC を用いた際の対吸収パワー、対入 射パワーそれぞれの全ての試料の入出力特性を示す。





対吸収パワーでは 2%La1%Yb(図中黒色の線)、 対入射パワーでは 2%La3%Yb(図中水色の線)が最 もいい効率であることが分かる。最大出力は 2%La3%Ybの試料で測定した 3.97Wであった。それ ぞれの試料で最大励起パワーが異なるのは、実験時 に熱破壊の前兆が見て取れた際、若しくは熱破壊が 生じた際にそれ以上の励起を中止しているためであ る。熱破壊はイオンの添加濃度の合計が大きいほど 発生しやすく、特に 6%La6%Ybの試料においてはレ ーザー発振は確認したものの、熱破壊があまりに起 きやすかったため、レーザー発振実験の対象外とし た。

表3に全ての試料の対吸収パワーのスロープ効率 を示す。

		Yb (at.%)		
		1	2	3
La (at.%)	1	63.2%	39.9%	27.7%
	2	73.1%	54.0%	47.5%
	3	-	-	48.1%

表3. 全ての試料のスロープ効率

表3より、Ybイオンの添加濃度が上昇すると対 吸収光のスロープ効率が減少することが見て取れる が、吸収効率はYbイオンの添加濃度に比例して上昇 するため、対入力パワーの効率は改善し、その結果 高い出力が得られる事がわかる。しかしLaイオンの 添加濃度に注目してみると、Laイオンの添加濃度を 上昇させると逆にスロープ効率は改善する事がわか る。これはCaF2中に希土類イオンを添加した際に生 じる共晶系の影響によるものだと考えられるが、具 体的な機構は分かっていない。

CW 発振実験の結論として、高いスロープ効率を 得るためには、低濃度の Yb イオンと高濃度の La イ オンの添加が理想的である事がわかる。しかしこの 場合吸収効率が落ちるため、十分に励起光を吸収す るためには今よりも厚い媒質が必要になる。媒質の 厚さは熱光学的効果や励起光のレイリー長により制 限されるため、現実的な一定の厚さ(3~6 mm)の媒質 を仮定すると、どちらのイオンも高濃度添加するこ とが高効率化のためには理想的だと分かる。しかし この場合熱伝導率の急激な低下が両イオンの添加に より生じるため、合計の添加濃度には限界が生じる。 今回の実験中では3%La3%Ybの試料において非常に 熱破壊が生じやすかったことより、現実的な限界は 合計 5%ほどだと推察される。よって今後モード同期 などの実験に用いる媒質としては 2%La3%Yb、 2%La2%Yb などの添加濃度が最適であると結論づけ た。

これらの結果に基づき、2%La2%Yb、厚さ 6 mm の試料を用いて SESAM モード同期実験を行った。 共振器構成は Yb:LuAG セラミックモード同期実験 ととほぼ同等の Z 型共振器とした。励起光源には中 心波長 975 nm、最大出力 12 W のブロードストライ プ LD を用いた。Q スイッチ不安定性を防ぐため SESAM には変調深さ 0.4%、SESAM の集光ミラーに は ROC 100 mm のものを用いた。その結果安定した モード同期が得られた。しかしスペクトル幅が 2nm~10nm ほどと狭かったことから、今後共振器の 最適化を通して短パルス化、高出力化を目指す予定 である。

### 5. まとめ

本研究では超短パルスレーザー用媒質として有 望な2種類のセラミック新材料、Yb:LuAG セラミッ クと Yb<sup>3+</sup>:CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub> セラミックについて、特性評価 とレーザー発振実験を行った。

Yb:LuAG セラミックはイオンの高濃度添加と高 い熱伝導率を両立できることから高出力な超短パル スレーザー用利得媒質として最適である。Yb:LuAG セラミック Kerr レンズモード同期実験では平均出力 1.72 W、パルス幅 103 fs を実現した。この結果はパ ルス幅、出力ともに従来の結果を大幅に上回るもの であり、またYb:LuAGを媒質とした KLM は単結晶、 セラミックを合わせて初めての実証であった。

Yb:CaF<sub>2</sub>は非常に広帯域な蛍光スペクトルと比較 的高い熱伝導率を併せ持ち、Yb添加材料にて現在最 も短いパルス幅と高出力を両立できる材料の一つで ある。本研究ではこれをセラミック化し、また LaF<sub>3</sub> を微量添加した Yb<sup>3+</sup>:CaF<sub>2</sub>-LaF<sub>3</sub> セラミックを開発し、 その特性評価とレーザー発振実験を行った。蛍光ス ペクトル、吸収スペクトルでは添加濃度の組み合わ せによってスペクトル形状がブロードに変化するこ とを確認した。CW レーザー発振実験では添加濃度 に大きく依存した特性の違いを確認した。中でも 2%La1%Ybにて対吸収にて73%という大きなスロー プ効率を確認した。最大出力は2%La3%Ybの試料で 測定した 3.97 W であった。これらのスロープ効率、 最大出力はこれまで行われてきた Yb:CaF<sub>2</sub> セラミッ クの結果を上回るものであった。

#### 参考文献

- K. Beil *et. al.*, in Advanced Solid-State photonics 2009 (Denver, Feb. 2009), WB28
- [2] H. Nakao et. al., Opt. Express 20, 15385 (2012)
- [3] D. Luo, et. al., physica status solidi C 10, 967 (2013)
- [4] W. Ge, et. al., Opt. Express 22, 2423 (2014)
- [5] P. Camy, et. al., Applied Physics B 89, 539 (2007)
- [6] A. Shirakawa, et al., ASSL Congress, paper JTh5A.7 (2013)
- [7] M. Sh. Akchurin, et al., Opt. Materials 35, 444 (2013)
- [8] P. Aballea et. al., Optica 2, 288 (2015)